

作品番号：29529177
作品タイトル：大船遺跡
作家：田中　正秋
キャプション：
コレクション：OPO
ソース：
撮影地：北海道　函館市
撮影年月日：2020/05/31
学術名：
クレジット表記：(c)Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：5504px × 8256px
印刷サイズ：39.9cm × 59.9cm
データサイズ：17.2MByte
ファイル形式：JPEG
https://www.artefactoryimages.com/29529177/